

## 光学素子レーザー損傷閾値データベース化試験

### 第3回仕様：532 nm 高反射膜コート

#### 照射レーザー条件

波長 : 532 nm  
 パルス幅 : 8 ns  
 照射角度 : 45°  
 偏光 : P  
 ビームサイズ : X 264 μm、Y 260 μm (Gaussian 1/e<sup>2</sup>)  
 評価方法 : 1-on-1 (Gaussian peak)

#### 試験結果 (25 社、69 サンプル)

